

平成 29 年 10 月 25 日

東京粉体工業展委員会/
正副委員長、粉体技術総覧小委員会 委員各位

(一社)日本粉体工業技術協会
東京粉体工業展委員会
粉体技術総覧小委員会 主査 榎野利光

平成 29 年度第 3 回（通算第 3 回）粉体技術総覧小委員会 開催のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、当協会の事業につきまして格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 29 年度第 3 回委員会を下記の通り、開催致します。ご多用中恐縮に存じますが、ご出席下さいますよう御案内申し上げます。

敬具

記

日 時：平成 29 年 11 月 7 日（火） 13：00～14：30

場 所：東京事務所階上 種苗会館 6F 会議室

議 題：

- 1.構成/募集方法/スケジュール 日刊工業コミュニケーションズ案
- 2.電子ファイル配布方法 協会 HP 掲載との関係
- 2.機器分類
- 3.「粉体技術の研究者」進捗
- 4.「粉体技術の基礎及び粉粒体技術操作の流れと分類」原稿依頼
- 5.その他

以上